# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-334548

(43) Date of publication of application: 25.11.2003

(51)Int.Cl.

CO2F 1/36 2/02 B01J 19/10

(21)Application number: 2002-145325

(71)Applicant: NATIONAL INSTITUTE OF

**ADVANCED INDUSTRIAL &** 

**TECHNOLOGY** 

(22)Date of filing:

20.05.2002

(72)Inventor: YABE AKIRA

TERAKADO SHUICHI

# (54) METHOD FOR PRODUCING NANOMETER AIR BUBBLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing nanometer order air bubbles.

SOLUTION: This method includes a process (i) for decomposing a part of liquid into gas in the liquid, a process (ii) for applying ultrasonic waves in the liquid or a process (iii) for decomposing the liquid into gas, and a process for applying ultrasonic waves.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

25.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-334548 (P2003-334548A)

(43)公開日 平成15年11月25日(2003.11,25)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FI	テーマコート*(参考)
C02F 1/36		C 0 2 F 1/36	4 C 0 5 8
A61L 2/02		A61L 2/02	A 4D037
B01J 19/10		B01J 19/10	4D061
C02F 1/46		C 0 2 F 1/46	Z 4G075
		審査請求 有 請求	項の数3 OL (全 4 頁)
(21)出願番号	特顯2002-145325(P2002-145325)	(71)出願人 301021533	
		独立行政法。	人產業技術総合研究所
(22)出願日	平成14年 5月20日(2002.5.20)	東京都千代田区霞が関1-3-1	
		(72) 発明者 矢部 彰	
		茨城県つく	ば市東1-1-1 独立行政法
		人産業技術	総合研究所 つくばセンター内
		(72)発明者 寺門 秀一	
		茨城県つく	ば市東1-1-1 独立行政法
		人産業技術	総合研究所 つくばセンター内
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 ナノ気泡の生成方法

# (57)【要約】

【課題】 ナノオーダの気泡を生成する方法を提供す

【解決手段】 液体中において、(i)該液体の一部を 分解ガス化する工程、(ii) 該液体中で超音波を印加す る工程又は (iii) 該液体の一部を分解ガス化する工程 及び超音波を印加する工程からなることを特徴とするナ ノ気泡の生成方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 液体中において、(i) 該液体の一部を 分解ガス化する工程、(ii) 該液体中で超音波を印加す る工程又は(iii) 該液体中で分解ガス化する工程及び 該液体中で超音波を印加する工程からなることを特徴と するナノ気泡の生成方法。

【請求項2】 該液体が水からなり、該液体の分解ガス 化が水の電気分解からなることを特徴とする請求項1に 記載の方法。

【請求項3】 該液体が水で、該液体中の50 n m以上 1000nm以下の直径の固体微粒子の数が、10<sup>5</sup>個 /ml以下の超純水からなることを特徴とする請求項1 に記載の方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ナノ気泡の生成方 法に関するものである。なお、本明細書で言うナノ気泡 とは、その気泡の直径が1000mm未満のものと定義 される。

#### [0002]

【従来の技術】気泡はその気液界面の表面張力によって その気泡内外で圧力差が生じ、その圧力差は気泡が小さ くなる程高くなる。例えば、直径が100mm程度の気 泡では10気圧程度の圧力差が気泡内外で生じるため、 その気泡崩壊時には強い圧力波が生じる。そして、この 圧力波は、その力学的作用により、汚れの剥離・洗浄等 の効果や、化学反応における触媒効果等を生じる可能性 がある。これまでには、マイクロオーダーの気泡につい ての利用はあるものの、ナノオーダーの気泡について安 定的な生成方法についての研究は皆無であり、その安定 30 的な存在についても未だ確認されていないのが現状であ る。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、ナノオーダ の気泡を生成する方法を提供することをその課題とす る。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記課題を 解決すべく鋭意研究を重ねた結果、本発明を完成するに 至った。即ち、本発明によれば、液体中において、

(i) 該液体の一部を分解ガス化する工程、(ii) 該液 体中で超音波を印加する工程又は(iii)該液体の一部 を分解ガス化する工程及び該液体の中で超音波を印加す る工程からなることを特徴とするナノ気泡の生成方法が 提供される。

#### [0005]

【発明の実施の形態】本発明のナノ気泡の生成方法に は、液体中において、該液体の一部を分解ガス化する工 程がある。この場合の液体の分解ガス化の方法として は、電気分解法の他、光分解法等があり、その液体に応 50 を流すことが可能なYOKOGAWA-HEWLETT

じて適宜の方法を用いればよい。また、この場合の液体 には、水や、各種物質が溶解した水溶液の他、有機液体 等がある。前記のようにして液体中でその液体を分解ガ ス化する場合、その液体中にはナノ気泡が生成される。 液体中の気泡数は、液体1ml中、直径50nmから直 径1000nmの気泡が104個以上の割合である。

【0006】本発明のナノ気泡生成方法には、液体中 で、超音波を印加する工程がある。この場合の超音波に おいて、その周波数は、約20kHz以上、好ましくは 10 約28kHz以上である。超音波振動子を固体壁面に接 続し、固体壁面を高周波で振動させることにより、ナノ 気泡を液体中に生成する。この場合のナノ気泡の成分 は、空気、酸素、窒素等がある。本発明では、その気泡 直径が1000mm以下、特に50mmまでのナノ気泡 を、1m1当り、103個以上、ホイド率で10-11以上 のナノ気泡を得ることが出来る。

#### [0007]

【実施例】次に本発明を実施例により詳述する。 【0008】実施例1

20 ナノ気泡生成装置としては、試験室(電気分解室)、電 気分解用電源装置、超音波発振器、超純水製造装置、粒 子カウンターからなるものを用いた。その装置の概略図 を図1に示す。図1において、1は試験室、2は超音波 発振器、3は電気分解用電源装置、4は粒子カウンタ 一、5は超純水製造装置、6は蒸留水供給管、7は超純 水配管、8は気泡配管を示す。

【0009】試験室1は、水の電気分解を行う室であ り、中の様子を観察できるようにガラス窓を側面2面に 備えたステンレス製の矩形管からなる。その縦は40m m、その横は40mmである。その高さは、定在波が立 つように波の半波長 (27mm) の整数倍 (270m m) とした。その矩形管上端には気泡放出口を有するス テンレス製の天板を配置し、その矩形管の下端には、2 枚の振動子を裏面に取付けたステンレス製の底板を配置 した。電気分解用の陽極は、底板全面に取付け、陰極は 矩形管内に連絡する水素排出用配管内に取付け、発生し た水素気泡が矩形管内に流入しないようにした。

【0010】超音波発振器(SMT社製、SC-100 -28)の規格は表1に示す通りであり、その出力信号 は前記振動板に送られ、この振動板を介して試験室内に 超音波を発生させるようにした。

# [0011]

#### 【表1】

出力	100W
周波数	28kHz
振動子	フェライト振動子
電源	AC100V 単相
	50/60Hz 2A

【0012】電気分解用電源装置としては、微量な電流

3

PACKARD社製の4329AHIGHRESISTANCEMETERを用いた。この電源装置は、抵抗の大きいものでも予め設定した一定電圧(10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V)を印加して電流を出すことができる。

【0013】超純水製造装置としては、Millipore社製、Milli-Q Synthesisを用い\*

\*た。

【0014】粒子カウンターとしては、直径100nm 以上の粒子のカウター用には、リオン社製、KS-16 を用いた。このものの規格を表2に示す。

[0015]

【表2】

, ii t ii		
光学方式	90° 健方散乱方式	
40.300	半導体v-+*-	
光源	(最大定格出力:200mV、波長;830mm)	
受光素子	PIN タイプ。フォトタ・イオート。	
接液部材質	合成石英、PFA	
44	純水中のポリスチレンテテックス(PSL)	
校正	粒子 (屈折率 1.6)による	
Tour Adv. Car. Adv. Local	0. 1~2 μm	
可測粒径範囲	(純水中の PSL 粒子の場合)	
44.07 H A	5 段階(0.1μπ以上、0.15μπ以上、	
粒径区分	0.2μm以上、0.3μm以上、0.5μm以上)	
計数効率	80%	
定格流量	10mL/min	
D.L	1200 個/mL	
最大定格粒子濃度	(0.1µm粒子において計数損失 5%時)	
and the state of t	15~35℃	
試料温度範囲	(セメ部に結露を生じさせないこと)	
試料圧力範囲	300 k Pe 以下(ゲージ圧)	

【0016】また、直径100nm以下の粒子のカウンター用には、リオン社製、KS-17を用いた。このものの規格を表3に示す。

# [0017]

#### 【表 3】

光学方式	90° 側方散乱方式
14. NE	半導体V-t*-
光源	(最大定格出力:200mV、被長;830nm)
受光素子	PIN タイプ フォトタ・イオート・
按液部材質	合成石英、PFA
44	純水中のポリスチレンフラテョクス (PSL)
校正	粒子(屈折率 1.6)による
THE STATE OF ACT ACT ACT	50~100nm
可測粒径範囲	(純水中の PSL 粒子の場合)
粒径区分	1 段階 50~100
計数效率	80%
定格流量	10mL/min
最大定格	1200 個/皿
粒子濃度	(0.1µm粒子において計数損失 5%時)
THE STATE OF LINE ASS.	15~35℃
試料温度範囲	(セル部に結露を生じさせないこと)
試料圧力範囲	300kPa 以下 (ゲージ圧)

【0018】図1に示した装置を用いて気泡生成実験を行った。配管6を通して超純水製造装置5に供給された蒸留水は、試験室1と純粋製造装置5との間を循環させるようにした。試験室1内においては、水の電気分解により、陽極表面(底板表面)で水の分解により酸素が生じる。この酸素は、超音波の作用により、気泡となって水中から放出され、気泡配管8を通って試験室から排出される。排出された気泡は、先ず、直径100nm以下(50~100nm)の粒子をカウントする第1粒子カウターを通り、次いで直径100nm以上の粒子をカウ

ントする第2粒子カウンターを通る。この気泡は、超純 水製造装置内に導入される。

【0019】また、実験に際しては、水温、供給水及び 試験部通過後の水中の全有機炭素量(TOC)、超微粒 子数及び気泡数、超音波発振器の出力電流、電気分解用 電源装置の電流をモニターしながら行った。

【0020】以下の条件で酸素の気泡を発生させたときの結果を表4に示す。

30 (電気分解条件)

(i) 電圧:50V

(ii) 電流:10-9A/cm<sup>2</sup>

(iii) 水中の酸素濃度:  $\gamma = 2$ 

yは、水中酸素の1気圧の飽和濃度に対する比である。 容器内は、1.1気圧程度である。

(超音波発生条件)

(i) 周波数:28kHz

(ii) 強さ:100W

[0021]

#### 40 【表4】

Ex 30 at 67 ( )	気泡数増加量 (個数/m 1)	
気泡直径(nm)	超音波印加中	
50~100	5×10³	
100~150	5 × 1 0 <sup>2</sup>	
150~200	3 × 1 0 ²	
200~300	3 × 1 0 <sup>2</sup>	
300~500	1 × 1 0 2	
500~2000	2 × 1 0 1	

#### 【0022】実施例2

 $(50 \sim 100 \, \text{nm})$  の粒子をカウントする第1粒子カ 実施例1において、水中の酸素濃度を以下のように飽和 ウターを通り、次いで直径 $100 \, \text{nm}$ 以上の粒子をカウ 50 に比べて小さい値にし、かつ、電気分解を生じさせない

5

条件に設定した以外は同様にして実験を行った。その結果を表5に示す。

#### (電気分解条件)

水中の酸素濃度: γ=1. 2 g/ml

#### [0023]

### 【表 5】

気泡直径 (nm)	気泡数増加量 (個数/m1)
50~100	1 × 1 0 <sup>2</sup>
100~150	5 × 1 0¹
150~200	1 × 1 0¹
200~300	5
300~500	3
500~2000	1

#### [0024]

【発明の効果】表3及び表4に示しか結果から、本発明によれば、直径が1000nm以下のナノ気泡を効率よく発生させることができる。このようなナノ気泡は、こ

れを固体表面に衝突破壊させて、強い圧力波を生じさせることにより、その固体表面の汚れを除去をし、その固体表面を清浄化することができる。また、ナノの直径の気泡ゆえに、水素結合の水素原子が、気体側に局在するため、電気分極を生じ殺菌効果を生じることが期待される。

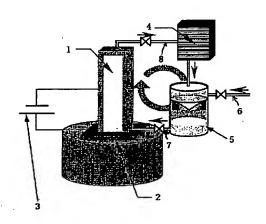
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるナノ気泡発生装置の概略図を示す。

#### 10 【符号の説明】

- 1 試験室
- 2 超音波発生器
- 3 電気分解用電源装置
- 4 粒子カウンター
- 5 超純水製造装置

## 【図1】



#### フロントページの続き

Fターム(参考) 4C058 AA30 BB02 KK07

4D037 AA01 AB18 BA26 CA04

4D061 DA01 DB01 DB20 EA02 ED15

4G075 AA05 AA13 AA30 BA10 BB10

CA20 CA23 DA02 DA18 EB01